

新電波暗室竣工 記念講演会・見学会

～EMC測定のための新しい施設を一挙公開します～

日時 2018. **3.27** 火 13:15～16:50
 (受付 12:30より)

場所 (地独) 大阪産業技術研究所和泉センター (和泉市あゆみ野2-7-1)

(地独) 大阪産業技術研究所和泉センターでは、新電波暗室（第7実験棟）を新たに建設し、平成30年4月に供用を開始します。新施設のオープンに先立ち、「記念講演会・見学会」を企画しました。この機会をお見逃しなく、新しい施設を是非、ご見学ください。

一挙公開は
今回のみの企画です

第1部（講演会） 13:15～15:10

記念講演

電磁波利用技術の発展と電波暗室、電波吸収体開発の歴史

兵庫県立大学大学院 工学研究科 電気系工学専攻 教授 畠山賢一

施設紹介

大阪産業技術研究所和泉センター新電波暗室の概要

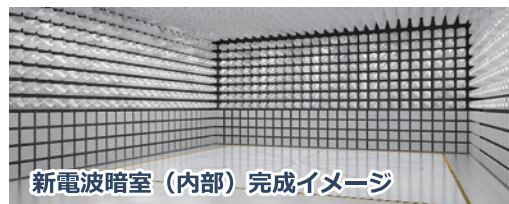
大阪産業技術研究所 製品信頼性研究部 電子応用工学研究室 室長 松本元一

第2部（見学会） 15:20～16:50

施設見学

- ◇ 新電波暗室（第7実験棟）内
 第一電波暗室（10m）／第二電波暗室（3m）
 EMIシールド室／EMSシールド室／他
- ◇ 第3実験棟内 特殊環境施設 等

平成30年4月以降、新電波暗室の供用が開始されますと、これらの施設・機器をまとめてご見学いただくことはできません。この機会に是非、ご参加ください。



新電波暗室（内部）完成イメージ

参加費無料
 定員 60名
 (先着申込受付)

第7実験棟完成イメージ
 (平成30年3月竣工予定)

- 主催： 地方独立行政法人大阪産業技術研究所
- 協力： 大阪府電磁波利用技術研究会・(一社)大阪府技術協会
- 後援： 和泉商工会議所・堺商工会議所・大阪商工会議所